



Межкафедральная учебно-
испытательная лаборатория
полупроводниковых материалов и
диэлектриков



Национальный
Исследовательский
Технологический Университет
«МИСиС»

«МОНОКРИСТАЛЛЫ И ЗАГОТОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ»

119049, Москва, В-49, Ленинский пр, 4

Тел.: (495) 638-45-60

e-mail: ilmz@mail333.com

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЛМЗ
Ж.А. Гореева
«01» июня 2020 г.

Регламент доступа к оборудованию ИЛМЗ

Основные принципы предоставления оборудования – приоритетность и равнодоступность для пользователей, относящихся к одной категории.

1 Приоритет предоставления оборудования

1.1 Оборудование предоставляется согласно следующим приоритетам (с понижением приоритета при возрастании его номера):

– первый приоритет: работы в интересах организаций, с которыми ИЛМЗ участвует на основании совместных проектов, Госконтрактов и т.п. для достижения показателей результативности работы в совместных проектах.

– второй приоритет: работы в интересах организаций и физических лиц на основании заключенных договоров на проведение испытаний.

– третий приоритет: организация на данном оборудовании учебного процесса и выполнение научно-исследовательских работ подразделениями НИТУ «МИСиС» (не более 50 % годового времени загрузки оборудования).

1.2 Для работ первого приоритета оборудование предоставляется на основе принципа равного доступа для всех пользователей в порядке подачи заявок на проведение испытаний, для работ второго приоритета оборудование предоставляется на основании заключенных договоров на проведение испытаний, для работ третьего приоритета – на основе утвержденного учебного плана и заявок на проведение испытаний.

2 Организация доступа к оборудованию ИЛМЗ

2.1 С оборудованием работает уполномоченный квалифицированный персонал.

2.2 К работе на оборудовании допускаются:

- ответственные за конкретную единицу оборудования из числа сотрудников ИЛМЗ после прохождения процедуры допуска (п.п. 2.4, 2.5);
- сотрудники ИЛМЗ, имеющие допуск к работе на конкретном оборудовании (п.п. 2.4, 2.5);
- для студентов НИТУ «МИСиС» измерения проводит сотрудник, ответственный за данное оборудование;
- для аспирантов НИТУ «МИСиС» измерения проводит сотрудник, ответственный за данное оборудование;

2.3 Не допускается работа на оборудовании до введения его в эксплуатацию. Порядок ввода в эксплуатацию приведен в *Инструкции по обращению с оборудованием ИЛМЗ*.

2.4 Сотрудники получают доступ к проведению испытаний после прохождения инструктажа на рабочем месте под контролем ведущего инженера, ознакомления с инструкцией по технике безопасности при выполнении измерений, МВИ и рабочей инструкцией.

2.5 Для получения допуска к самостоятельной работе на оборудовании ИЛМЗ необходимо:

- прохождение обучения на рабочем месте под руководством уполномоченного сотрудника;
- ознакомление с основными документами ИЛМЗ (о чем делаются пометки в листах регистрации ознакомления).
- проведение контрольных измерений.

Степень готовности сотрудника к самостоятельному проведению испытаний определяется по результатам трех контрольных измерений (измерение СОП с занесением результатов в контрольную карту).

В случае удовлетворительного результата измерений, сотрудник получает допуск к самостоятельному проведению испытаний на основании распоряжения заведующего ИЛМЗ.

2.6 Проведение испытаний для сторонних организаций и сотрудников, не являющихся сотрудниками ИЛМЗ, проводится уполномоченным персоналом ИЛМЗ (п.п. 2.4, 2.5) на основании заявок-заказов либо договоров на проведение испытаний. В случае необходимости испытания проводятся в присутствии заказчиков.